

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»

Кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники

“УТВЕРЖДАЮ”
ДЕКАН РЭФ
д.т.н. Хрусталеv В. А.
“ ____ ” _____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы проектирования электронной компонентной базы

Образовательная программа: 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, профиль:
Микросистемная техника

Курс: 4, семестр : 8

Факультет радиотехники и электроники,

		Семестр
№	Вид деятельности	8
1	Всего зачетных единиц (кредитов)	3
2	Всего часов	108
3	Всего занятий в контактной форме, час.	49
4	Лекции, час.	20
5	Практические занятия, час.	0
6	Лабораторные занятия, час.	20
7	из них в активной и интерактивной форме, час.	10
8	Аттестация, час.	2
9	Консультации, час.	7
10	Самостоятельная работа, час.	59
11	Виды самостоятельной работы (курсовой проект, курсовая работа, РГЗ, подготовка к контрольной работе)	КР контр.
12	Вид аттестации	ДЗ

Рабочая программа составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению (специальности): 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

ФГОС введен в действие приказом №177 от 06.03.2015 г. , дата утверждения: 31.03.2015 г.

Место дисциплины в структуре учебного плана: Блок 1, вариативная, по выбору студента

Рабочая программа разработана на основе компетентностной модели выпускника по направлению (специальности): 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

ППиМЭ, протокол заседания кафедры №5 от 20.06.2017

Утверждена на совете факультета радиотехники и электроники, протокол № 6 от 21.06.2017

Программу разработал:

доцент, к.ф-м.н. Богомолов Б. К.

Заведующий кафедрой:

с.н.с., д.ф-м.н. Гайслер В. А.

Ответственный за образовательную программу:

заведующий кафедрой Гайслер В. А.

1. Внешние требования

Таблица 1.1

Компетенция ФГОС: ПК.4 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов; в части следующих результатов обучения:
з1. знать методы оценки технико-экономической эффективности проектов
у1. уметь выполнять предварительное технико-экономическое обоснование проектов
Компетенция ФГОС: ПК.5 готовность рассчитывать и проектировать компоненты нано- и микросистемной техники; в части следующих результатов обучения:
з1. знать методы расчета элементов аналоговых и цифровых интегральных схем
з14. владеть новыми технологиями, обеспечивающими повышение эффективности проектов, технологических процессов, эксплуатации и обслуживания новой техники в области электроники и нанoeлектроники
з15. владеть современными программными средствами моделирования и проектирования приборов и устройств вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой электроники и нанoeлектроники
з3. знать этапы проектирования электронной компонентной базы
з5. знать методы проектирования электронной компонентной базы
у2. уметь обеспечивать конструктивную реализацию материалов и элементов электронной техники в приборах и устройствах электроники и нанoeлектроники

2. Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины

Таблица 2.1

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь представление, знать, уметь, владеть)	Формы организации занятий
<i>Основы проектирования электронной компонентной базы</i>	
ПК.5.33 знать этапы проектирования электронной компонентной базы	
1. О этапах разработки интегральных схем	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.4.31 знать методы оценки технико-экономической эффективности проектов	
2. О современном уровне развития микропроцессорной техники	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
3. О перспективах и тенденциях развития микроэлектроники	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.5.31 знать методы расчета элементов аналоговых и цифровых интегральных схем	
4. Понятийный аппарат (терминологию) дисциплины	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.5.35 знать методы проектирования электронной компонентной базы	
5. О способах реализации логических вентилей в виде электронных схем на чипе интегральной схемы	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.4.31 знать методы оценки технико-экономической эффективности проектов	
6. Об основных направлениях применения изделий микроэлектроники	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.5.31 знать методы расчета элементов аналоговых и цифровых интегральных схем	
7. О способах реализации логических вентилей в виде электронных схем на чипе интегральной схемы	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.5.35 знать методы проектирования электронной компонентной базы	
8. Основные приемы разработки эскиза, предварительного и окончательного варианта топологии интегральной схемы	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
9. Предмет курса: методы проектирования топологии биполярных полупроводниковых микросхем и интегральных схем на основе структур металл - диэлектрик - полупроводник	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа

ПК.5.y2 уметь обеспечивать конструктивную реализацию материалов и элементов электронной техники в приборах и устройствах электроники и нанoeлектроники	
10.Выбирать топологию интегральных транзисторов и диодов из банка данных и встраивать в топологию интегральной схемы.	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
11.Определять число изолированных областей и размещать необходимое их количество на поверхности чипа	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
12.Проектировать фигуры совмещения и тестовые структуры	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
13.Рассчитывать топологию интегральных резисторов, в т.ч. применяя средства автоматизации САПР "ПАРОМ"	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.5.314 владеть новыми технологиями, обеспечивающими повышение эффективности проектов, технологических процессов, эксплуатации и обслуживания новой техники в области электроники и нанoeлектроники	
14.Проектировать топологию биполярных полупроводниковых микросхем и интегральных схем на основе структур металл - диэлектрик - полупроводник по заданной электрической схеме	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.5.y2 уметь обеспечивать конструктивную реализацию материалов и элементов электронной техники в приборах и устройствах электроники и нанoeлектроники	
15.Осуществлять зашивку базовой ячейки поля БМК 5503 ХМ 2	Лекции; Самостоятельная работа
ПК.5.315 владеть современными программными средствами моделирования и проектирования приборов и устройств вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой электроники и нанoeлектроники	
16.Применять САПР "ПАРОМ" для ввода топологии биполярных полупроводниковых микросхем и интегральных схем на основе структур металл - диэлектрик - полупроводник	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
17.Применять САПР "Ковчег 2.2" для проектирования БИС на базе БМК 5503 ХМ 2	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.4.31 знать методы оценки технико-экономической эффективности проектов	
18.Понятийный аппарат (терминологию) дисциплины	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.5.33 знать этапы проектирования электронной компонентной базы	
19.Предмет курса: методы проектирования топологии биполярных полупроводниковых микросхем и интегральных схем на основе структур металл - диэлектрик - полупроводник	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.4.y1 уметь выполнять предварительное технико-экономическое обоснование проектов	
20.Основные приемы разработки эскиза, предварительного и окончательного варианта топологии интегральной схемы	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.5.314 владеть новыми технологиями, обеспечивающими повышение эффективности проектов, технологических процессов, эксплуатации и обслуживания новой техники в области электроники и нанoeлектроники	
21.Ограничения на минимальные расстояния между элементами интегральной схемы и ограничения на их размеры	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.4.y1 уметь выполнять предварительное технико-экономическое обоснование проектов	
22.Перечень конструкторско-технологической документации на новую интегральную схему	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
ПК.5.35 знать методы проектирования электронной компонентной базы	
23.Уметь оформлять законченные проектно-конструкторские работы	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
24.Знать закономерности формирования и развития малых групп исполнителей	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа
25.Уметь организовывать законченную проектную работу в малой группе	Лекции; Лабораторные работы; Самостоятельная работа

3. Содержание и структура учебной дисциплины

Таблица 3.1

Темы лекций	Активные формы, час.	Часы	Ссылки на результаты обучения	Учебная деятельность
Семестр: 8				
Дидактическая единица: Введение. Типы интегральных схем. Основные методы проектирования заказных БИС.				
1. Сигнал. Радиоэлектроника и её основная задача. Чип. Интегральная схема. Пленочные, гибридные и совмещённые ИС. Серия ИС. Аналоговые, линейные, цифровые, логические и ИС с программируемой логикой (микропроцессоры). Автоматизированное и автоматическое проектирование заказных БИС. Системы автоматизированного проектирования заказных БИС. Элементы ИС. Степень интеграции. Этапы развития ИС. Динамика производства основных типов ИС на мировом рынке. Пример современной разработки СБИС.	1	2	16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 6	лекции
Дидактическая единица: Основные этапы проектирования интегральных схем и их характеристика.				
2. Проектирование архитектуры системы. Проектирование логических и электрических схем. Проектирование топологии. Изготовление опытного образца ИС. Измерение характеристик ИС. Сравнительная трудоемкость этапов проектирования БИС и СБИС.	1	3	1, 16, 17, 20, 5, 7	лекции
Дидактическая единица: Этапы проектирования и топология интегрального эпитоксiallyно-планарного биполярного транзистора.				

3. Топология и технология изготовления интегрального эпитаксиально-планарного биполярного транзистора. Комплект фотошаблонов для изготовления интегрального биполярного транзистора. Этапы изготовления, совмещённая топология, асимметричная и симметричная конструкции интегрального биполярного транзистора. Этапы проектирования планарных биполярных транзисторов. Банк данных по топологии планарных биполярных транзисторов. Топология одноэмиттерного интегрального биполярного транзистора. Топология одноэмиттерного интегрального биполярного транзистора с малым сопротивлением коллектора, а также с малым сопротивлением базы и высоким коэффициентом усиления. Топология многоэмиттерного интегрального биполярного транзистора. Топология интегрального биполярного транзистора с общим коллектором.	1	3	10, 11, 12, 13, 14, 16, 9	лекции
Дидактическая единица: Топология и технология изготовления структуры интегральных диодов, резисторов, конденсаторов, межсоединений, перемычек, контактных площадок, фигур совмещения и тестовых структур. Изоляция элементов друг от друга.				

4. Топология и технология изготовления структуры интегрального диода. Конструирование и выбор структуры интегральных диодов. Пять вариантов диодного включения биполярного транзистора. Банк данных по топологии интегральных диодов. Топология интегрального диода на переходе база-коллектор и база-эмиттер. Конструирование и выбор структуры интегральных резисторов. Исходные данные для расчёта геометрических размеров интегральных резисторов. Диффузионные интегральные резисторы на основе эмиттерной и базовой областей. Высокоомный интегральный резистор ("меандр"). Эпитаксиальные интегральные резисторы. Диффузионные и эпитаксиальные интегральные пинч-резисторы. Ионно-легированные интегральные резисторы на основе базовой и коллекторной областей. Тонкоплёночные интегральные резисторы. Конструирование и выбор структуры интегральных конденсаторов. Исходные данные для расчёта геометрических размеров интегральных конденсаторов. Диффузионные интегральные конденсаторы на основе переходов эмиттер-база, база-коллектор, коллектор-по	1	3	10, 11, 12, 13, 14, 16, 9	лекции
Дидактическая единица: Разработка эскиза топологии ИС, предварительного и окончательного варианта топологии ИС. Разработка документации на ИС.				

5. Разработка эскиза топологии заказной БИС. Ограничения на минимальные расстояния между элементами ИС и минимальные размеры элементов ИС. Перечень минимально допустимых размеров при разработке топологии ИС. Исходные данные и требования к разработке топологии ИС. Этапы разработки чертежа топологии ИС. Электрофизические характеристики и геометрические размеры вертикальной структуры интегрального p⁺-p-n транзистора. Соотношение горизонтальных размеров областей интегрального транзистора, имеющего минимальную площадь. Правила проектирования изолированных областей ИС. Правила размещения элементов ИС на поверхности чипа. Рекомендации по разработке эскиза топологии ИС. Предварительный вариант топологии ИС. Требования к окончательному варианту топологии ИС. Разработка документации на ИС. Перечень конструкторско-технологической документации на новую ИС. Стадии разработки ИС и литературность технологических документов.	2	3	10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 8, 9	лекции
Дидактическая единица: МОП ИС с произвольной логикой и с регулярной структурой. Статические и динамические ИС. Правила проектирования Мида - Конвей.				

6. Топология и структура МОП-транзистора. Минимально допустимые размеры элементов МОП ИС. Конструирование МОП-транзисторов и топологии чипа на их основе. Два метода проектирования топологии ИС. Разработка эскиза топологии МОП ИС. Исходные данные при разработке топологии МОП ИС. Высококачественные МОП-транзисторы. Разводка в МОП ИС. МОП ИС с произвольной логикой и с регулярной структурой. Программируемые логические матрицы. Логические матрицы, программируемые потребителем. Минимизация площади чипа МОП ИС. Распределение площади между элементами БИС с произвольной логикой. Статические и динамические МОП ИС. Комплиментарные МОП ИС. Сравнение характеристик КМОП ИС и ИС других типов. Совершенствование КМОП ИС. КМОП-структуры на сапфировой подложке. БиКМОП ИС. Сравнение типов ИС. Быстродействие. Производство времени задержки на мощность. Сборка электронной системы на БИС. Правило Рента. Правила проектирования Мида - Конвей. Контактные окна. Методы торцевого и скрытого контактов. Нагрузочные транзисторы в МОП ИС. Реализ	2	3	14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 8	лекции
Дидактическая единица:				

7. Матричные БИС как объект проектирования. Стандартные, заказные и полузаказные БИС. БМК или вентильная матрица. Трудоемкость разработки заказных и матричных БИС. Сравнение различных методов проектирования. Микроконтроллеры. Классификация БМК. Основные характеристики и конструкция БМК 5503 ХМ 2. Топология базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Технологический маршрут изготовления КМОП БИС на базе БМК 5503 ХМ 2. Электрическая схема базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Специализация базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Основные правила формирования "зашивок" библиотечных элементов. Магистральная ячейка, ее топология и электрическая схема. Каналы трассировки. Варианты реализации межсоединений БИС в канале трассировки. Библиотека элементов нулевого уровня. Альтернативная библиотека. Библиотека макроблоков. Детектор переднего фронта DET. Корпусирование БИС на основе БМК 5503 ХМ 2.	2	3	15, 16, 17, 22, 23	лекции
---	---	---	--------------------	--------

Таблица 3.2

Темы лабораторных работ	Активные формы, час.	Часы	Ссылки на результаты обучения	Учебная деятельность
Семестр: 8				
Дидактическая единица: Топология и технология изготовления структуры интегральных диодов, резисторов, конденсаторов, межсоединений, перемычек, контактных площадок, фигур совмещения и тестовых структур. Изоляция элементов друг от друга.				

1. Проектирование топологии биполярного транзистора при помощи САПР "ПАРОМ"	0	4	1, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 7, 8	Ознакомиться с графическим редактором PGRED, который является одним из основных компонентов системы проектирования БИС "ПАРОМ". 1. Получить у преподавателя вариант топологии ИС и подобрать из банка данных подходящие топологии транзисторов и диодов. 2. В отдельных файлах при помощи топологического редактора PGRED ввести топологии биполярных транзисторов, диодов и резисторов.
Дидактическая единица: Разработка эскиза топологии ИС, предварительного и окончательного варианта топологии ИС. Разработка документации на ИС.				
2. Размещение компонентов биполярной ИС на поверхности чипа при помощи САПР "ПАРОМ".	0	4	1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 4, 5, 7, 8, 9	Ознакомиться с основными приемами работы пользователя графического редактора PGRED при проектировании топологии ИС с применением личной библиотеки элементов. При помощи топологического редактора PGRED разместить все компоненты в файле ИС, используя файлы, как библиотечные элементы. Файлы компонентов и ИС сохранить на флешке или др. носителе (они понадобятся для выполнения лабораторной работы № 3 и вместе с отчетом (Word) отправить преподавателю по e-mail в конце лабораторной работы
3. Трассировка межсоединений при помощи САПР "ПАРОМ".	0	4	1, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 5, 7, 8, 9	1. В файле ИС, полученном по окончании лабораторной работы № 2, определить число изолированных областей (карманов) и разместить необходимое их количество, используя команды "прямоугольник" и "полигон". 2. Осуществить трассировку межсоединений, используя команду ввода фигур "полигон". Провести размещение контактных площадок и перемычек. 3. Выполнить проектирование и размещение фигур совмещения и тестовых структур.

4. Завершение разработки и проверка топологии биполярной заказной ИС при помощи САПР "ПАРОМ".	0	4	1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 5, 7, 8, 9	Графическое редактирование топологии ИМС в САПР "ПАРОМ". Провести проверку разработанной топологии заказной биполярной ИС на соответствие ограничениям на минимальные размеры. Проверить выполнены ли требования к окончательному варианту топологии ИС. Восстановить принципиальную электрическую схему по топологии ИС и ввести е. MicroCAP и промоделировать её работу. Скриншоты электрической схемы и результаты её моделирования вставить в отч.т по лабораторной работе. Полученные файлы также необходимо сдать. Файлы вместе с отчётом (Word) отправить преподавателю по e-mail в конце лабораторной работы.
Дидактическая единица: МОП ИС с произвольной логикой и с регулярной структурой. Статические и динамические ИС. Правила проектирования Мида - Конвей.				

5. Ввод принципиальной логической схемы и разработка топологии 8-канального таймера	0	4	1, 17, 18, 2, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7	Спроектировать топологию электрической схемы тестового примера. Полученный файл STUDY.SCH разместить в папке <Задание 1>, которая должна находиться в папке <Фамилия студента>,, для последующей сдачи преподавателю. Ввести принципиальную логическую схему 8-канального таймера на верхнем уровне иерархии при помощи схемного редактора. Графический файл с образцом схемы получить у преподавателя. Полученный файл STUDY.SCH разместить в папке <Задание 2>, которая должна также находиться в папке <Фамилия студента>, для последующей сдачи преподавателю. Ввести логическую схему, входящую в состав подсхем 8-канального таймера при помощи схмотехнического редактора по указанию преподавателя. Полученный файл 3.SCH разместить в папке <Задание 3>, которая также должна находиться в папке <Фамилия студента>.
---	---	---	-------------------------------------	--

Таблица 3.3

Темы для самостоятельного изучения	Активные формы, час.	Часы	Ссылки на результаты обучения	Учебная деятельность
Семестр: 8				
Дидактическая единица:				
8. Темы самостоятельной работы формулируются преподавателем по результатам контрольных недель и работ.	0	57	1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Содержание учебной деятельности формулируются преподавателем по результатам контрольных недель и работ.

4. Самостоятельная работа обучающегося

№	Виды самостоятельной работы	Ссылки на результаты обучения	Часы на выполнение	Часы на консультации
Семестр: 8				

1	Контрольные работы	1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1	0
Проектирование топологии интегрального резистора или конденсатора: Проектирование ИС. Разработка топологии : Программа курса и метод. указ. для РЭФ заоч. отд-ния (спец. 200100) / Новосиб. гос. техн. ун-т; Сост. Б. К. Богомолов. - Новосибирск, 2001. - 41 с.. - Режим доступа: http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2001/2203.zip Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4 курсов РЭФ (специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. - Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил. Богомолов Б. К. Основы проектирования электронной компонентной базы. Лабораторный практикум : учебное пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2015. - 57, [2] с. : ил.. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000218142 Богомолов Б. К. Проектирование БИС : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. радиотехники, электроники и физики. - Новосибирск, 2010. - 32, [2] с. : ил., табл.. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/bogom.pdf				
2	Курсовая работа	1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1	0
Разработка топологии микросхемы: Проектирование ИС. Разработка топологии : Программа курса и метод. указ. для РЭФ заоч. отд-ния (спец. 200100) / Новосиб. гос. техн. ун-т; Сост. Б. К. Богомолов. - Новосибирск, 2001. - 41 с.. - Режим доступа: http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2001/2203.zip Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4 курсов РЭФ (специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. - Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил. Богомолов Б. К. Основы проектирования электронной компонентной базы. Лабораторный практикум : учебное пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2015. - 57, [2] с. : ил.. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000218142 Богомолов Б. К. Проектирование БИС : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. радиотехники, электроники и физики. - Новосибирск, 2010. - 32, [2] с. : ил., табл.. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/bogom.pdf				
3	Подготовка к занятиям	1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	0	7
: Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4 курсов РЭФ (специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. - Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил. Проектирование ИС. Разработка топологии : Программа курса и метод. указ. для РЭФ заоч. отд-ния (спец. 200100) / Новосиб. гос. техн. ун-т; Сост. Б. К. Богомолов. - Новосибирск, 2001. - 41 с.. - Режим доступа: http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2001/2203.zip Богомолов Б. К. Основы проектирования электронной компонентной базы. Лабораторный практикум : учебное пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2015. - 57, [2] с. : ил.. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000218142 Богомолов Б. К. Проектирование БИС : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. радиотехники, электроники и физики. - Новосибирск, 2010. - 32, [2] с. : ил., табл.. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/bogom.pdf				
4	Подготовка к аттестации	1	0	0

1: Проектирование ИС. Разработка топологии : Программа курса и метод. указ. для РЭФ заоч. отд-ния (спец. 200100) / Новосиб. гос. техн. ун-т; Сост. Б. К. Богомолов. - Новосибирск, 2001. - 41 с.. - Режим доступа: <http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2001/2203.zip> Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4 курсов РЭФ (специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. - Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил. Богомолов Б. К. Основы проектирования электронной компонентной базы. Лабораторный практикум : учебное пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2015. - 57, [2] с. : ил.. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000218142 Богомолов Б. К. Проектирование БИС : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. радиотехники, электроники и физики. - Новосибирск, 2010. - 32, [2] с. : ил., табл.. - Режим доступа: <http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/bogom.pdf>

5	Самостоятельное изучение теоретического материала	1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	57	0
---	---	---	----	---

Студент изучает темы, приведенные в таблице 3.3 : Проектирование ИС. Разработка топологии : Программа курса и метод. указ. для РЭФ заоч. отд-ния (спец. 200100) / Новосиб. гос. техн. ун-т; Сост. Б. К. Богомолов. - Новосибирск, 2001. - 41 с.. - Режим доступа: <http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2001/2203.zip> Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4 курсов РЭФ (специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. - Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил. Богомолов Б. К. Основы проектирования электронной компонентной базы. Лабораторный практикум : учебное пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2015. - 57, [2] с. : ил.. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000218142 Богомолов Б. К. Проектирование БИС : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. радиотехники, электроники и физики. - Новосибирск, 2010. - 32, [2] с. : ил., табл.. - Режим доступа: <http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/bogom.pdf>

5. Технология обучения

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Деятельность	Информационно-коммуникационные технологии
Информирование	e-mail:b_bogomolov@mail.ru; Личный типовой сайт:nstu.ru/kaf/persons/346; Среда электронного обучения НГТУ; ЭБС
Консультирование	e-mail:b_bogomolov@mail.ru; Личный типовой сайт:nstu.ru/kaf/persons/346; Среда электронного обучения НГТУ; ЭБС
Контроль	e-mail:b_bogomolov@mail.ru; Личный типовой сайт:nstu.ru/kaf/persons/346; Среда электронного обучения НГТУ; ЭБС
Размещение учебных материалов	e-mail:b_bogomolov@mail.ru; Личный типовой сайт:nstu.ru/kaf/persons/346; Среда электронного обучения НГТУ; ЭБС

6. Правила аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется балльно-рейтинговая система (БРС), позволяющая выставять оценки по традиционной шкале и 15-уровневой ECTS. Краткая информация о БРС приведена в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Оцениваемые виды деятельности обучающихся	Мин. балл	Максимальный балл
Семестр: 8		
<i>Подготовка к занятиям:</i>	0	
Контролирующие материалы приводятся в "Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4 курсов РЭФ (специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. - Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил."		
<i>Самостоятельное изучение теоретического материала:</i>	0	
Контролирующие материалы приводятся в "Проектирование ИС. Разработка топологии : Программа курса и метод. указ. для РЭФ заоч. отд-ния (спец. 200100) / Новосиб. гос. техн. ун-т; Сост. Б. К. Богомолов. - Новосибирск, 2001. - 41 с. - Режим доступа: http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2001/2203.zip "		
<i>Лекция:</i>	5	10
Контролирующие материалы приводятся в "Богомолов Б. К. Проектирование БИС : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. радиотехники, электроники и физики. - Новосибирск, 2010. - 32, [2] с. : ил., табл.. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/bogom.pdf "		
<i>Лабораторная:</i>	30	60
Контролирующие материалы приводятся в "Богомолов Б. К. Проектирование БИС : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. радиотехники, электроники и физики. - Новосибирск, 2010. - 32, [2] с. : ил., табл.. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/bogom.pdf "		
<i>Контрольные работы:</i>	5	10
Контролирующие материалы приводятся в "Богомолов Б. К. Проектирование БИС : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. радиотехники, электроники и физики. - Новосибирск, 2010. - 32, [2] с. : ил., табл.. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/bogom.pdf "		
<i>Курсовая работа:</i>	50	100 (в состав баллов за КР)
Контролирующие материалы приводятся в "Богомолов Б. К. Проектирование БИС : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. радиотехники, электроники и физики. - Новосибирск, 2010. - 32, [2] с. : ил., табл.. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/bogom.pdf "		
<i>Зачет:</i>	10	20
Контролирующие материалы приводятся в "Богомолов Б. К. Проектирование БИС : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. радиотехники, электроники и физики. - Новосибирск, 2010. - 32, [2] с. : ил., табл.. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/bogom.pdf "		

В таблице 6.2 представлено соответствие форм контроля заявляемым требованиям к результатам освоения дисциплины.

Таблица 6.2

Коды компетенций ФГОС	Результаты обучения	Формы контроля		
		Контр. раб.	Защита КП/КР	Зачет
ПК.4	з1. знать методы оценки технико-экономической эффективности проектов	+		+
	у1. уметь выполнять предварительное технико-экономическое обоснование проектов	+		+
ПК.5	з1. знать методы расчета элементов аналоговых и цифровых интегральных схем	+		+
	з14. владеть новыми технологиями, обеспечивающими повышение эффективности проектов, технологических процессов, эксплуатации и обслуживания новой техники в области электроники и нанoeлектроники	+		+
	з15. владеть современными программными средствами моделирования и проектирования приборов и устройств вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой электроники и нанoeлектроники	+		+
	з3. знать этапы проектирования электронной компонентной базы	+	+	+
	з5. знать методы проектирования электронной компонентной базы	+		+

	у2. уметь обеспечивать конструктивную реализацию материалов и элементов электронной техники в приборах и устройствах электроники и нанoeлектроники	+		+
--	--	---	--	---

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в приложении № 1 к рабочей программе.

7. Литература

Основная литература

1. Богомолов Б. К. Основы проектирования электронной компонентной базы. Лабораторный практикум : учебное пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2015. - 57, [2] с. : ил. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000218142
2. Коледов Л. А. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок : [учебное пособие для вузов] / Л. А. Коледов. - СПб. [и др.], 2008. - 399, [1] с.
3. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры : [учебник для вузов / К. И. Билибин, А. И. Власов, Л. В. Журавлева и др.] ; под ред. В. А. Шахнова. - М., 2005. - 563, [1] с. : ил.
4. Немудров В. Системы-на-кристалле. Проектирование и развитие / В. Немудров, Г. Мартин. - М., 2004. - 212 с. : ил.

Дополнительная литература

1. Каретников И. А. Топология микросхем : лаб. работы № 1-4 : метод. пособие по курсу «Базовые элементы микросхем», по направлению – «Электроника и микроэлектроника» / И. А. Каретников ; под ред. А. М. Гуляева. – М. : Изд-во МЭИ, 2002 г. – 38 с.
2. Микросхемы для линейных источников питания и их применение : справочник. - М., 1998. - 400 с. : ил.
3. Мурог С. Системное проектирование сверхбольших интегральных схем. В 2 кн.. Кн. 1 : пер. с англ. / С. Мурог ; под ред. В. М. Кисельникова. - М., 1985. - 288 с. : ил.
4. Богомолов Б. К. Проектирование и расчёт электронных схем [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Б. К. Богомолов, Л. В. Фадеева, Л. Г. Зотов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2002]. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000181387. - Загл. с экрана.
5. Коледов Л. А. Конструирование и технология микросхем : Курсовое проектирование: Для вузов по спец. "Конструирование и пр-во радиоаппаратуры" и "Конструирование и пр-во электрон. -вычисл. аппаратуры" / Л. А. Коледов , В. А. Волков, Н. И. Докучаев и др. ; Под ред. Л. А. Коледова. - М., 1984. - 231 с. : ил.
6. Проектирование специализированных КМОП БИС на основе БМК 5501ХМ2 : учеб. пособие / В. В. Ермак, В. В. Хрунов, А. А. Анискович [и др.] ; под ред. В. В. Ермака ; Моск. гос. ин-т электрон. техники (техн. ун-т), НПК «Технол. Центр». – М. : МГИЭТ (ТУ) : НПК «Технол. Центр», 1996. – 180 с.
7. Рабаи Ж. М. Цифровые интегральные схемы : методология проектирования / Ж. М. Рабаи, А. Чандракасан, Б. Николич ; [пер. с англ. и ред. А. В. Назаренко]. – [2-е изд.]. – Москва [и др.] : Вильямс, 2007. – 911 с. – (Prentice Hall по электронике и СБИС).
8. Марченко А. Л. Основы электроники : учеб. пособие для вузов / А. Л. Марченко. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 296 с.
9. Проектирование ИС. Разработка топологии : Программа курса и метод. указ. для РЭФ заоч. отд-ния (спец. 200100) / Новосиб. гос. техн. ун-т; Сост. Б. К. Богомолов. - Новосибирск, 2001. - 41 с.. - Режим доступа: <http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2001/2203.zip>

Интернет-ресурсы

1. ЭБС НГТУ : <http://elibrary.nstu.ru/>
2. ЭБС «Издательство Лань» : <https://e.lanbook.com/>

3. ЭБС IPRbooks : <http://www.iprbookshop.ru/>

4. ЭБС "Znaniium.com" : <http://znaniium.com/>

5. :

8. Методическое и программное обеспечение

8.1 Методическое обеспечение

1. Богомолов Б. К. Проектирование БИС : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Б. К. Богомолов ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. радиотехники, электроники и физики. - Новосибирск, 2010. - 32, [2] с. : ил., табл.. - Режим доступа: <http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/bogom.pdf>

2. Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4 курсов РЭФ (специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. - Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил.

8.2 Специализированное программное обеспечение

1 САПР Ковчег 2.2

2 Micro-Cap (microcap) 9.0.7.0

3 САПР ПАРОМ

9. Материально-техническое обеспечение

Презентационное оборудование

№	Наименование	Назначение
1	Презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер для управления)	Презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер для управления)

Компьютерный класс

№	Наименование	Назначение
1	Компьютерный класс (Компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в Internet)	На компьютерах проводятся лабораторные работы с выходом в интернет

1. Обобщенная структура фонда оценочных средств учебной дисциплины

Обобщенная структура фонда оценочных средств по дисциплине Основы проектирования электронной компонентной базы приведена в Таблице.

Таблица

Формируемые компетенции	Показатели сформированности компетенций (знания, умения, навыки)	Темы	Этапы оценки компетенций	
			Мероприятия текущего контроля (курсовой проект, РГЗ(Р) и др.)	Промежуточная аттестация (экзамен, зачет)
ПК.4/ПК способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов	з1. знать методы оценки технико-экономической эффективности проектов	Ввод принципиальной логической схемы и разработка топологии 8-канального таймера. Завершение разработки и проверка топологии биполярной заказной ИС при помощи САПР "ПАРОМ". Проектирование топологии биполярного транзистора при помощи САПР "ПАРОМ". Размещение компонентов биполярной ИС на поверхности чипа при помощи САПР "ПАРОМ". Сигнал. Радиоэлектроника и её основная задача. Чип. Интегральная схема. Пленочные, гибридные и совмещённые ИС. Серия ИС. Аналоговые, линейные, цифровые, логические и ИС с программируемой логикой (микропроцессоры). Автоматизированное и автоматическое проектирование заказных БИС. Системы автоматизированного проектирования заказных БИС. Элементы ИС. Степень интеграции. Этапы развития ИС. Динамика производства основных типов ИС на мировом рынке. Пример современной разработки СБИС. Темы самостоятельной работы формулируются преподавателем по результатам контрольных недель и работ. Трассировка межсоединений при помощи САПР "ПАРОМ".	Контрольные работы, разделы 1-4, Курсовая работа, разделы 1-5	Зачет, теоретические вопросы 1-21, практические вопросы 1-21
ПК.4/ПК	у1. уметь выполнять предварительное технико-экономическое обоснование проектов	Завершение разработки и проверка топологии биполярной заказной ИС при помощи САПР "ПАРОМ". Матричные БИС как объект проектирования. Стандартные, заказные и полужаказные БИС. БМК или вентильная матрица. Трудоемкость разработки заказных и матричных БИС. Сравнение различных методов проектирования. Микроконтроллеры. Классификация БМК. Основные характеристики и конструкция БМК 5503 ХМ 2. Топология базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2.	Контрольные работы, разделы 1-4, Курсовая работа, разделы 1-5	Зачет, теоретические вопросы 1-21, практические вопросы 1-21

		Технологический маршрут изготовления КМОП БИС на базе БМК 5503 ХМ 2. Электрическая схема базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Специализация базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Основные правила формирования "зашивок" библиотечных элементов. Магистральная ячейка, ее топология и электрическая схема. Каналы трассировки. Варианты реализации межсоединений БИС в канале трассировки. Библиотека элементов нулевого уровня. Альтернативная библиотека. Библиотека макроблоков. Детектор переднего фронта DET. Корпусирование БИС на основе БМК 5503 ХМ 2. Проектирование архитектуры системы. Проектирование логических и электрических схем. Проектирование топологии. Изготовление опытного образца ИС. Измерение характеристик ИС. Сравнительная трудоемкость этапов проектирования БИС и СБИС. Проектирование топологии биполярного транзистора при помощи САПР "ПАРОМ" Размещение компонентов биполярной ИС на поверхности чипа при помощи САПР "ПАРОМ". Разработка эскиза топологии заказной БИС. Ограничения на минимальные расстояния между элементами ИС и минимальные размеры элементов ИС. Перечень минимально допустимых размеров при разработке топологии ИС. Исходные данные и требования к разработке топологии ИС. Этапы разработки чертежа топологии ИС. Электрофизические характеристики и геометрические размеры вертикальной структуры интегрального p^+-n-p транзистора. Соотношение горизонтальных размеров областей интегрального транзистора, имеющего минимальную площадь. Правила проектирования изолированных областей ИС. Правила размещения элементов ИС на поверхности чипа. Рекомендации по разработке эскиза топологии ИС. Предварительный вариант топологии ИС. Требования к окончательному варианту топологии ИС. Разработка документации на ИС. Перечень конструкторско-технологической документации на новую ИС. Стадии разработки ИС и литерность технологических документов. Сигнал. Радиоэлектроника и её основная задача.	
--	--	--	--

		Чип. Интегральная схема. Пленочные, гибридные и совмещённые ИС. Серия ИС. Аналоговые, линейные, цифровые, логические и ИС с программируемой логикой (микропроцессоры). Автоматизированное и автоматическое проектирование заказных БИС. Системы автоматизированного проектирования заказных БИС. Элементы ИС. Степень интеграции. Этапы развития ИС. Динамика производства основных типов ИС на мировом рынке. Пример современной разработки СБИС. Темы самостоятельной работы формулируются преподавателем по результатам контрольных недель и работ. Топология и структура МОП-транзистора. Минимально допустимые размеры элементов МОП ИС. Конструирование МОП-транзисторов и топологии чипа на их основе. Два метода проектирования топологии ИС. Разработка эскиза топологии МОП ИС. Исходные данные при разработке топологии МОП ИС. Высококачественные МОП-транзисторы. Разводка в МОП ИС. МОП ИС с произвольной логикой и с регулярной структурой. Программируемые логические матрицы. Логические матрицы, программируемые потребителем. Минимизация площади чипа МОП ИС. Распределение площади между элементами БИС с произвольной логикой. Статические и динамические МОП ИС. Комплиментарные МОП ИС. Сравнение характеристик КМОП ИС и ИС других типов. Совершенствование КМОП ИС. КМОП-структуры на сапфировой подложке. БиКМОП ИС. Сравнение типов ИС. Быстродействие. Производство времени задержки на мощность. Сборка электронной системы на БИС. Правило Рента. Правила проектирования Мида - Конвей. Контактные окна. Методы торцевого и скрытого контактов. Нагрузочные транзисторы в МОП ИС. Реализация Трассировка межсоединений при помощи САПР "ПАРОМ".		
ПК.5/ПК готовност ь рассчитыв ать и проектиро вать	з1. знать методы расчета элементов аналоговых и цифровых интегральных схем	Ввод принципиальной логической схемы и разработка топологии 8-канального таймера. Завершение разработки и проверка топологии биполярной заказной ИС при помощи САПР "ПАРОМ". Проектирование архитектуры системы. Проектирование логических и	Контрольн ые работы, разделы 1- 4, Курсовая работа, разделы 1- 5	Зачет, теоретическ ие вопросы 1-21, практически е вопросы 1- 21

компоненты nano- и микросистемной техники		электрических схем. Проектирование топологии. Изготовление опытного образца ИС. Измерение характеристик ИС. Сравнительная трудоемкость этапов проектирования БИС и СБИС. Проектирование топологии биполярного транзистора при помощи САПР "ПАРОМ" Размещение компонентов биполярной ИС на поверхности чипа при помощи САПР "ПАРОМ". Сигнал. Радиоэлектроника и её основная задача. Чип. Интегральная схема. Пленочные, гибридные и совмещённые ИС. Серия ИС. Аналоговые, линейные, цифровые, логические и ИС с программируемой логикой (микропроцессоры). Автоматизированное и автоматическое проектирование заказных БИС. Системы автоматизированного проектирования заказных БИС. Элементы ИС. Степень интеграции. Этапы развития ИС. Динамика производства основных типов ИС на мировом рынке. Пример современной разработки СБИС. Темы самостоятельной работы формулируются преподавателем по результатам контрольных недель и работ. Трассировка межсоединений при помощи САПР "ПАРОМ".		
ПК.5/ПК	з3. знать этапы проектирования электронной компонентной базы	Ввод принципиальной логической схемы и разработка топологии 8-канального таймера Завершение разработки и проверка топологии биполярной заказной ИС при помощи САПР "ПАРОМ". Проектирование архитектуры системы. Проектирование логических и электрических схем. Проектирование топологии. Изготовление опытного образца ИС. Измерение характеристик ИС. Сравнительная трудоемкость этапов проектирования БИС и СБИС. Проектирование топологии биполярного транзистора при помощи САПР "ПАРОМ" Размещение компонентов биполярной ИС на поверхности чипа при помощи САПР "ПАРОМ". Сигнал. Радиоэлектроника и её основная задача. Чип. Интегральная схема. Пленочные, гибридные и совмещённые ИС. Серия ИС. Аналоговые, линейные, цифровые, логические и ИС с программируемой логикой (микропроцессоры). Автоматизированное и автоматическое проектирование заказных БИС. Системы автоматизированного проектирования заказных БИС. Элементы ИС. Степень	Контрольные работы, разделы 1-4, Курсовая работа, разделы 1-5	Зачет, теоретические вопросы 1-21, практически е вопросы 1-21

		интеграции. Этапы развития ИС. Динамика производства основных типов ИС на мировом рынке. Пример современной разработки СБИС. Темы самостоятельной работы формулируются преподавателем по результатам контрольных недель и работ. Трассировка межсоединений при помощи САПР "ПАРОМ".		
ПК.5/ПК	з5. знать методы проектирования электронной компонентной базы	Ввод принципиальной логической схемы и разработка топологии 8-канального таймера. Завершение разработки и проверка топологии биполярной заказной ИС при помощи САПР "ПАРОМ". Матричные БИС как объект проектирования. Стандартные, заказные и полузаказные БИС. БМК или вентильная матрица. Трудоемкость разработки заказных и матричных БИС. Сравнение различных методов проектирования. Микроконтроллеры. Классификация БМК. Основные характеристики и конструкция БМК 5503 ХМ 2. Топология базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Технологический маршрут изготовления КМОП БИС на базе БМК 5503 ХМ 2. Электрическая схема базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Специализация базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Основные правила формирования "зашивок" библиотечных элементов. Магистральная ячейка, ее топология и электрическая схема. Каналы трассировки. Варианты реализации межсоединений БИС в канале трассировки. Библиотека элементов нулевого уровня. Альтернативная библиотека. Библиотека макроблоков. Детектор переднего фронта DET. Корпусирование БИС на основе БМК 5503 ХМ 2. Проектирование архитектуры системы. Проектирование логических и электрических схем. Проектирование топологии. Изготовление опытного образца ИС. Измерение характеристик ИС. Сравнительная трудоемкость этапов проектирования БИС и СБИС. Проектирование топологии биполярного транзистора при помощи САПР "ПАРОМ". Размещение компонентов биполярной ИС на поверхности чипа при помощи САПР "ПАРОМ". Разработка эскиза топологии заказной БИС. Ограничения на минимальные расстояния между элементами ИС и	Контрольные работы, разделы 1-4, Курсовая работа, разделы 1-5	Зачет, теоретические вопросы 1-21, практические вопросы 1-21

		минимальные размеры элементов ИС. Перечень минимально допустимых размеров при разработке топологии ИС. Исходные данные и требования к разработке топологии ИС. Этапы разработки чертежа топологии ИС. Электрофизические характеристики и геометрические размеры вертикальной структуры интегрального p^+-p-транзистора. Соотношение горизонтальных размеров областей интегрального транзистора, имеющего минимальную площадь. Правила проектирования изолированных областей ИС. Правила размещения элементов ИС на поверхности чипа. Рекомендации по разработке эскиза топологии ИС. Предварительный вариант топологии ИС. Требования к окончательному варианту топологии ИС. Разработка документации на ИС. Перечень конструкторско-технологической документации на новую ИС. Стадии разработки ИС и литерность технологических документов. Сигнал. Радиоэлектроника и её основная задача. Чип. Интегральная схема. Пленочные, гибридные и совмещённые ИС. Серия ИС. Аналоговые, линейные, цифровые, логические и ИС с программируемой логикой (микропроцессоры). Автоматизированное и автоматическое проектирование заказных БИС. Системы автоматизированного проектирования заказных БИС. Элементы ИС. Степень интеграции. Этапы развития ИС. Динамика производства основных типов ИС на мировом рынке. Пример современной разработки СБИС. Темы самостоятельной работы формулируются преподавателем по результатам контрольных недель и работ. Топология и структура МОП-транзистора. Минимально допустимые размеры элементов МОП ИС. Конструирование МОП-транзисторов и топологии чипа на их основе. Два метода проектирования топологии ИС. Разработка эскиза топологии МОП ИС. Исходные данные при разработке топологии МОП ИС. Высококачественные МОП-транзисторы. Разводка в МОП ИС. МОП ИС с произвольной логикой и с регулярной структурой. Программируемые логические матрицы. Логические матрицы, программируемые потребителем. Минимизация площади		
--	--	--	--	--

		чипа МОП ИС. Распределение площади между элементами БИС с произвольной логикой. Статические и динамические МОП ИС. Комплиментарные МОП ИС. Сравнение характеристик КМОП ИС и ИС других типов. Совершенствование КМОП ИС. КМОП-структуры на сапфировой подложке. БиКМОП ИС. Сравнение типов ИС. Быстродействие. Производство времени задержки на мощность. Сборка электронной системы на БИС. Правило Рента. Правила проектирования Мида - Конвей. Контактные окна. Методы торцевого и скрытого контактов. Нагрузочные транзисторы в МОП ИС. Реализация Топология и технология изготовления интегрального эпитаксиально-планарного биполярного транзистора. Комплект фотошаблонов для изготовления интегрального биполярного транзистора. Этапы изготовления, совмещённая топология, асимметричная и симметричная конструкции интегрального биполярного транзистора. Этапы проектирования планарных биполярных транзисторов. Банк данных по топологии планарных биполярных транзисторов. Топология одноэмиттерного интегрального биполярного транзистора. Топология одноэмиттерного интегрального биполярного транзистора с малым сопротивлением коллектора, а также с малым сопротивлением базы и высоким коэффициентом усиления. Топология многоэмиттерного интегрального биполярного транзистора. Топология интегрального биполярного транзистора с общим коллектором. Топология и технология изготовления структуры интегрального диода. Конструирование и выбор структуры интегральных диодов. Пять вариантов диодного включения биполярного транзистора. Банк данных по топологии интегральных диодов. Топология интегрального диода на переходе база-коллектор и база-эмиттер. Конструирование и выбор структуры интегральных резисторов. Исходные данные для расчёта геометрических размеров интегральных резисторов. Диффузионные интегральные резисторы на основе эмиттерной и базовой областей. Высокоомный интегральный резистор ("меандр"). Эпитаксиальные		
--	--	---	--	--

		интегральные резисторы. Диффузионные и эпитаксиальные интегральные пинч-резисторы. Ионно-легированные интегральные резисторы на основе базовой и коллекторной областей. Тонкоплёночные интегральные резисторы. Конструирование и выбор структуры интегральных конденсаторов. Исходные данные для расчёта геометрических размеров интегральных конденсаторов. Диффузионные интегральные конденсаторы на основе переходов эмиттер-база, база-коллектор, коллектор-по Трассировка межсоединений при помощи САПР "ПАРОМ".		
ПК.5/ПК	314. владеть новыми технологиями, обеспечивающими повышение эффективности проектов, технологических процессов, эксплуатации и обслуживания новой техники в области электроники и нанoeлектроник и	Завершение разработки и проверка топологии биполярной заказной ИС при помощи САПР "ПАРОМ". Проектирование топологии биполярного транзистора при помощи САПР "ПАРОМ" Размещение компонентов биполярной ИС на поверхности чипа при помощи САПР "ПАРОМ". Разработка эскиза топологии заказной БИС. Ограничения на минимальные расстояния между элементами ИС и минимальные размеры элементов ИС. Перечень минимально допустимых размеров при разработке топологии ИС. Исходные данные и требования к разработке топологии ИС. Этапы разработки чертежа топологии ИС. Электрофизические характеристики и геометрические размеры вертикальной структуры интегрального p^+-p-p транзистора. Соотношение горизонтальных размеров областей интегрального транзистора, имеющего минимальную площадь. Правила проектирования изолированных областей ИС. Правила размещения элементов ИС на поверхности чипа. Рекомендации по разработке эскиза топологии ИС. Предварительный вариант топологии ИС. Требования к окончательному варианту топологии ИС. Разработка документации на ИС. Перечень конструкторско-технологической документации на новую ИС. Стадии разработки ИС и литерность технологических документов. Сигнал. Радиоэлектроника и её основная задача. Чип. Интегральная схема. Пленочные, гибридные и совмещённые ИС. Серия ИС. Аналоговые, линейные, цифровые, логические и ИС с программируемой	Контрольные работы, разделы 1-4, Курсовая работа, разделы 1-5	Зачет, теоретические вопросы 1-21, практически е вопросы 1-21

		логикой (микропроцессоры). Автоматизированное и автоматическое проектирование заказных БИС. Системы автоматизированного проектирования заказных БИС. Элементы ИС. Степень интеграции. Этапы развития ИС. Динамика производства основных типов ИС на мировом рынке. Пример современной разработки СБИС. Темы самостоятельной работы формулируются преподавателем по результатам контрольных недель и работ. Топология и структура МОП-транзистора. Минимально допустимые размеры элементов МОП ИС. Конструирование МОП-транзисторов и топологии чипа на их основе. Два метода проектирования топологии ИС. Разработка эскиза топологии МОП ИС. Исходные данные при разработке топологии МОП ИС. Высококачественные МОП-транзисторы. Разводка в МОП ИС. МОП ИС с произвольной логикой и с регулярной структурой. Программируемые логические матрицы. Логические матрицы, программируемые потребителем. Минимизация площади чипа МОП ИС. Распределение площади между элементами БИС с произвольной логикой. Статические и динамические МОП ИС. Комплиментарные МОП ИС. Сравнение характеристик КМОП ИС и ИС других типов. Совершенствование КМОП ИС. КМОП-структуры на сапфировой подложке. БиКМОП ИС. Сравнение типов ИС. Быстродействие. Производство времени задержки на мощность. Сборка электронной системы на БИС. Правило Рента. Правила проектирования Мида - Конвей. Контактные окна. Методы торцевого и скрытого контактов. Нагрузочные транзисторы в МОП ИС. Реализация Топология и технология изготовления интегрального эпитаксиально-планарного биполярного транзистора. Комплект фотошаблонов для изготовления интегрального биполярного транзистора. Этапы изготовления, совмещённая топология, асимметричная и симметричная конструкции интегрального биполярного транзистора. Этапы проектирования планарных биполярных транзисторов. Банк данных по топологии планарных биполярных транзисторов. Топология		
--	--	---	--	--

		одноэмиттерного интегрального биполярного транзистора. Топология одноэмиттерного интегрального биполярного транзистора с малым сопротивлением коллектора, а также с малым сопротивлением базы и высоким коэффициентом усиления. Топология многоэмиттерного интегрального биполярного транзистора. Топология интегрального биполярного транзистора с общим коллектором. Топология и технология изготовления структуры интегрального диода. Конструирование и выбор структуры интегральных диодов. Пять вариантов диодного включения биполярного транзистора. Банк данных по топологии интегральных диодов. Топология интегрального диода на переходе база-коллектор и база-эмиттер. Конструирование и выбор структуры интегральных резисторов. Исходные данные для расчёта геометрических размеров интегральных резисторов. Диффузионные интегральные резисторы на основе эмиттерной и базовой областей. Высокоомный интегральный резистор ("меандр"). Эпитаксиальные интегральные резисторы. Диффузионные и эпитаксиальные интегральные пинч-резисторы. Ионно-легированные интегральные резисторы на основе базовой и коллекторной областей. Тонкоплёночные интегральные резисторы. Конструирование и выбор структуры интегральных конденсаторов. Исходные данные для расчёта геометрических размеров интегральных конденсаторов. Диффузионные интегральные конденсаторы на основе переходов эмиттер-база, база-коллектор, коллектор-по Трассировка межсоединений при помощи САПР "ПАРОМ".		
ПК.5/ПК	з15. владеть современными программными средствами моделирования и проектирования приборов и устройств вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой	Ввод принципиальной логической схемы и разработка топологии 8-канального таймера. Завершение разработки и проверка топологии биполярной заказной ИС при помощи САПР "ПАРОМ". Матричные БИС как объект проектирования. Стандартные, заказные и полузаказные БИС. БМК или вентильная матрица. Трудоемкость разработки заказных и матричных БИС. Сравнение различных методов проектирования. Микроконтроллеры. Классификация БМК. Основные	Контрольные работы, разделы 1-4, Курсовая работа, разделы 1-5	Зачет, теоретические вопросы 1-21, практически е вопросы 1-21

	электроники и наноэлектроник и	характеристики и конструкция БМК 5503 ХМ 2. Топология базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Технологический маршрут изготовления КМОП БИС на базе БМК 5503 ХМ 2. Электрическая схема базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Специализация базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Основные правила формирования "зашивок" библиотечных элементов. Магистральная ячейка, ее топология и электрическая схема. Каналы трассировки. Варианты реализации межсоединений БИС в канале трассировки. Библиотека элементов нулевого уровня. Альтернативная библиотека. Библиотека макроблоков. Детектор переднего фронта DET. Корпусирование БИС на основе БМК 5503 ХМ 2. Проектирование архитектуры системы. Проектирование логических и электрических схем. Проектирование топологии. Изготовление опытного образца ИС. Измерение характеристик ИС. Сравнительная трудоемкость этапов проектирования БИС и СБИС. Проектирование топологии биполярного транзистора при помощи САПР "ПАРОМ" Размещение компонентов биполярной ИС на поверхности чипа при помощи САПР "ПАРОМ". Разработка эскиза топологии заказной БИС. Ограничения на минимальные расстояния между элементами ИС и минимальные размеры элементов ИС. Перечень минимально допустимых размеров при разработке топологии ИС. Исходные данные и требования к разработке топологии ИС. Этапы разработки чертежа топологии ИС. Электрофизические характеристики и геометрические размеры вертикальной структуры интегрального p⁺-p-n транзистора. Соотношение горизонтальных размеров областей интегрального транзистора, имеющего минимальную площадь. Правила проектирования изолированных областей ИС. Правила размещения элементов ИС на поверхности чипа. Рекомендации по разработке эскиза топологии ИС. Предварительный вариант топологии ИС. Требования к окончательному варианту топологии ИС. Разработка документации на ИС. Перечень конструкторско-технологической документации на новую		
--	---------------------------------------	--	--	--

		ИС. Стадии разработки ИС и литературность технологических документов. Сигнал. Радиоэлектроника и её основная задача. Чип. Интегральная схема. Пленочные, гибридные и совмещённые ИС. Серия ИС. Аналоговые, линейные, цифровые, логические и ИС с программируемой логикой (микропроцессоры). Автоматизированное и автоматическое проектирование заказных БИС. Системы автоматизированного проектирования заказных БИС. Элементы ИС. Степень интеграции. Этапы развития ИС. Динамика производства основных типов ИС на мировом рынке. Пример современной разработки СБИС. Темы самостоятельной работы формулируются преподавателем по результатам контрольных недель и работ. Топология и структура МОП-транзистора. Минимально допустимые размеры элементов МОП ИС. Конструирование МОП-транзисторов и топологии чипа на их основе. Два метода проектирования топологии ИС. Разработка эскиза топологии МОП ИС. Исходные данные при разработке топологии МОП ИС. Высококачественные МОП-транзисторы. Разводка в МОП ИС. МОП ИС с произвольной логикой и с регулярной структурой. Программируемые логические матрицы. Логические матрицы, программируемые потребителем. Минимизация площади чипа МОП ИС. Распределение площади между элементами БИС с произвольной логикой. Статические и динамические МОП ИС. Комплиментарные МОП ИС. Сравнение характеристик КМОП ИС и ИС других типов. Совершенствование КМОП ИС. КМОП-структуры на сапфировой подложке. БиКМОП ИС. Сравнение типов ИС. Быстродействие. Производство времени задержки на мощность. Сборка электронной системы на БИС. Правило Рента. Правила проектирования Мида - Конвей. Контактные окна. Методы торцевого и скрытого контактов. Нагрузочные транзисторы в МОП ИС. Реализация Топология и технология изготовления интегрального эпитаксиально-планарного биполярного транзистора. Комплект фотошаблонов для изготовления интегрального биполярного транзистора. Этапы изготовления, совмещённая		
--	--	---	--	--

		топология, асимметричная и симметричная конструкции интегрального биполярного транзистора. Этапы проектирования планарных биполярных транзисторов. Банк данных по топологии планарных биполярных транзисторов. Топология одноэмиттерного интегрального биполярного транзистора. Топология одноэмиттерного интегрального биполярного транзистора с малым сопротивлением коллектора, а также с малым сопротивлением базы и высоким коэффициентом усиления. Топология многоэмиттерного интегрального биполярного транзистора. Топология интегрального биполярного транзистора с общим коллектором. Топология и технология изготовления структуры интегрального диода. Конструирование и выбор структуры интегральных диодов. Пять вариантов диодного включения биполярного транзистора. Банк данных по топологии интегральных диодов. Топология интегрального диода на переходе база-коллектор и база-эмиттер. Конструирование и выбор структуры интегральных резисторов. Исходные данные для расчёта геометрических размеров интегральных резисторов. Диффузионные интегральные резисторы на основе эмиттерной и базовой областей. Высокоомный интегральный резистор ("меандр"). Эпитаксиальные интегральные резисторы. Диффузионные и эпитаксиальные интегральные пинч-резисторы. Ионно-легированные интегральные резисторы на основе базовой и коллекторной областей. Тонкоплёночные интегральные резисторы. Конструирование и выбор структуры интегральных конденсаторов. Исходные данные для расчёта геометрических размеров интегральных конденсаторов. Диффузионные интегральные конденсаторы на основе переходов эмиттер-база, база-коллектор, коллектор-по Трассировка межсоединений при помощи САПР "ПАРОМ".		
ПК.5/ПК	у2. уметь обеспечивать конструктивную реализацию материалов и элементов	Завершение разработки и проверка топологии биполярной заказной ИС при помощи САПР "ПАРОМ". Матричные БИС как объект проектирования. Стандартные, заказные и полузаказные БИС. БМК или вентильная матрица.	Контрольные работы, разделы 1-4, Курсовая работа, разделы 1-	Зачет, теоретические вопросы 1-21, практически все вопросы 1-

	электронной техники в приборах и устройствах электроники и наноэлектроник и	Трудоемкость разработки заказных и матричных БИС. Сравнение различных методов проектирования. Микроконтроллеры. Классификация БМК. Основные характеристики и конструкция БМК 5503 ХМ 2. Топология базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Технологический маршрут изготовления КМОП БИС на базе БМК 5503 ХМ 2. Электрическая схема базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Специализация базовой ячейки БМК 5503 ХМ 2. Основные правила формирования "зашивок" библиотечных элементов. Магистральная ячейка, ее топология и электрическая схема. Каналы трассировки. Варианты реализации межсоединений БИС в канале трассировки. Библиотека элементов нулевого уровня. Альтернативная библиотека. Библиотека макроблоков. Детектор переднего фронта DET. Корпусирование БИС на основе БМК 5503 ХМ 2. Проектирование топологии биполярного транзистора при помощи САПР "ПАРОМ" Размещение компонентов биполярной ИС на поверхности чипа при помощи САПР "ПАРОМ". Разработка эскиза топологии заказной БИС. Ограничения на минимальные расстояния между элементами ИС и минимальные размеры элементов ИС. Перечень минимально допустимых размеров при разработке топологии ИС. Исходные данные и требования к разработке топологии ИС. Этапы разработки чертежа топологии ИС. Электрофизические характеристики и геометрические размеры вертикальной структуры интегрального p+-p-n транзистора. Соотношение горизонтальных размеров областей интегрального транзистора, имеющего минимальную площадь. Правила проектирования изолированных областей ИС. Правила размещения элементов ИС на поверхности чипа. Рекомендации по разработке эскиза топологии ИС. Предварительный вариант топологии ИС. Требования к окончательному варианту топологии ИС. Разработка документации на ИС. Перечень конструкторско-технологической документации на новую ИС. Стадии разработки ИС и литерность технологических документов. Темы самостоятельной работы формулируются преподавателем по результатам	5	21
--	--	--	---	----

		контрольных недель и работ. Топология и структура МОП-транзистора. Минимально допустимые размеры элементов МОП ИС. Конструирование МОП-транзисторов и топологии чипа на их основе. Два метода проектирования топологии ИС. Разработка эскиза топологии МОП ИС. Исходные данные при разработке топологии МОП ИС. Высококачественные МОП-транзисторы. Разводка в МОП ИС. МОП ИС с произвольной логикой и с регулярной структурой. Программируемые логические матрицы. Логические матрицы, программируемые потребителем. Минимизация площади чипа МОП ИС. Распределение площади между элементами БИС с произвольной логикой. Статические и динамические МОП ИС. Комплиментарные МОП ИС. Сравнение характеристик КМОП ИС и ИС других типов. Совершенствование КМОП ИС. КМОП-структуры на сапфировой подложке. БиКМОП ИС. Сравнение типов ИС. Быстродействие. Производство времени задержки на мощность. Сборка электронной системы на БИС. Правило Рента. Правила проектирования Мида - Конвей. Контактные окна. Методы торцевого и скрытого контактов. Нагрузочные транзисторы в МОП ИС. Реализация Топология и технология изготовления интегрального эпитаксиально-планарного биполярного транзистора. Комплект фотошаблонов для изготовления интегрального биполярного транзистора. Этапы изготовления, совмещённая топология, асимметричная и симметричная конструкции интегрального биполярного транзистора. Этапы проектирования планарных биполярных транзисторов. Банк данных по топологии планарных биполярных транзисторов. Топология одноэмиттерного интегрального биполярного транзистора. Топология одноэмиттерного интегрального биполярного транзистора с малым сопротивлением коллектора, а также с малым сопротивлением базы и высоким коэффициентом усиления. Топология многоэмиттерного интегрального биполярного транзистора. Топология интегрального биполярного транзистора с общим коллектором. Топология и		
--	--	---	--	--

		технология изготовления структуры интегрального диода. Конструирование и выбор структуры интегральных диодов. Пять вариантов диодного включения биполярного транзистора. Банк данных по топологии интегральных диодов. Топология интегрального диода на переходе база-коллектор и база-эмиттер. Конструирование и выбор структуры интегральных резисторов. Исходные данные для расчёта геометрических размеров интегральных резисторов. Диффузионные интегральные резисторы на основе эмиттерной и базовой областей. Высокоомный интегральный резистор ("меандр"). Эпитаксиальные интегральные резисторы. Диффузионные и эпитаксиальные интегральные пинч-резисторы. Ионно-легированные интегральные резисторы на основе базовой и коллекторной областей. Тонкоплёночные интегральные резисторы. Конструирование и выбор структуры интегральных конденсаторов. Исходные данные для расчёта геометрических размеров интегральных конденсаторов. Диффузионные интегральные конденсаторы на основе переходов эмиттер-база, база-коллектор, коллектор-по Трассировка межсоединений при помощи САПР "ПАРОМ".		
--	--	---	--	--

2. Методика оценки этапов формирования компетенций в рамках дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 8 семестре - в форме дифференцированного зачета, который направлен на оценку сформированности компетенций ПК.4/ПК, ПК.5/ПК.

Зачет проводится в письменной форме, по билетам.

Кроме того, сформированность компетенций проверяется при проведении мероприятий текущего контроля, указанных в таблице раздела 1.

В 8 семестре обязательным этапом текущей аттестации являются контрольная работа, курсовая работа. Требования к выполнению контрольной работы, курсовой работы, состав и правила оценки сформулированы в паспорте контрольной работы, курсовой работы.

Общие правила выставления оценки по дисциплине определяются балльно-рейтинговой системой, приведенной в рабочей программе учебной дисциплины.

На основании приведенных далее критериев можно сделать общий вывод о сформированности компетенций ПК.4/ПК, ПК.5/ПК, за которые отвечает дисциплина, на разных уровнях.

Общая характеристика уровней освоения компетенций.

Ниже порогового. Уровень выполнения работ не отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы могут носить существенный характер, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не достаточно,

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены или выполнены с существенными ошибками.

Пороговый. Уровень выполнения работ отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

Базовый. Уровень выполнения работ отвечает всем основным требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

Продвинутый. Уровень выполнения работ отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»
Кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники

Паспорт зачета

по дисциплине «Основы проектирования электронной
компонентной базы», 8 семестр

1. Методика оценки

Зачет проводится в письменной форме, по билетам. Билет формируется по следующему правилу: первый вопрос выбирается из диапазона теоретических вопросов 1-21, второй вопрос из диапазона практических вопросов 1-21 (список вопросов приведен ниже). В ходе зачета преподаватель вправе задавать студенту дополнительные вопросы из общего перечня (п. 4).

Форма билета для зачета

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет РЭФ

Билет № 1

к зачету по дисциплине «Основы проектирования электронной
компонентной базы»

Вопрос 1. Топология и формирование структуры биполярного транзистора.

Вопрос 2. Рассчитать и построить топологию резистора занимающего минимальную площадь. Вариант № 1.

Утверждаю: зав. кафедрой ППиМЭ _____ Гайслер В.А.

2. Критерии оценки

- Ответ на билет для зачета считается **неудовлетворительным**, если студент при ответе на вопросы не дает определений основных понятий, не способен составить блок-схему алгоритма решения поставленной задачи, при решении задачи допускает синтаксические ошибки, оценка составляет 0-9 баллов.
- Ответ на билет для зачета засчитывается на **пороговом** уровне, если студент при ответе на вопросы дает определение основных понятий, способен составить блок-схему алгоритма решения поставленной задачи, при решении задачи допускает не принципиальные ошибки, например, логические ошибки, оценка составляет 10-13 баллов.
- Ответ на билет для зачета билет засчитывается на **базовом** уровне, если студент при ответе на вопросы формулирует основные понятия, способен составить блок-схему алгоритма решения поставленной задачи, при решении задачи допускает ошибки, оценка составляет 14-17 баллов.
- Ответ на билет для зачета билет засчитывается на **продвинутом** уровне, если студент при ответе на вопросы проводит сравнительный анализ подходов к решению поставленной задачи, предлагает возможные другие подходы к решению задачи, не допускает ошибок и способен обосновать выбор метода решения задачи, оценка составляет 18-20 баллов.

3. Шкала оценки

Зачет считается сданным, если сумма баллов по всем заданиям билета оставляет не менее 10 баллов (из 20 возможных). Правила аттестации приведены в рабочей программе дисциплины.

В общей оценке по дисциплине баллы за зачет учитываются в соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины.

4. Вопросы к зачету по дисциплине «Основы проектирования электронной компонентной базы»

Теоретический вопрос

1. Топология и формирование структуры биполярного транзистора.
2. Симметричная и асимметричная конструкция биполярного интегрального транзистора.
3. Конструирование и выбор структуры интегральных диодов и диффузионных конденсаторов.
4. Конструирование и выбор структуры интегральных резисторов. Диффузионные резисторы.
5. Эпитаксиальные резисторы. Пинч-резисторы. Ионно-легированные резисторы. Тонкопленочные резисторы.
6. Перемычки, межсоединения, контактные площадки и фигуры совмещения.
7. Правила проектирования изолированных областей.
8. Правила размещения элементов ИС на поверхности чипа.
9. Рекомендации по разработке эскиза топологии ИС.
10. Требования к окончательному варианту топологии ИС.
11. Проектирование топологии ИС и печатной платы. Алгоритм Ли.
12. Транзисторы и диоды Шоттки в ИС.
13. Этапы разработки ИС и их краткая характеристика.
14. Разработка эскиза топологии МОП ИС.
15. Совмещение и экспонирование. Номинальный и реальный зазоры.
16. Расчет топологических размеров областей транзистора.
17. Конструирование и выбор структуры интегральных МДМ и МДП - конденсаторов.
18. Изоляция элементов ИС.
19. Разработка документации на ИС.
20. Топология базовой ячейки БМК 5501 ХМ2.
21. Технологический маршрут изготовления БМК 5501 ХМ2.

Практический вопрос

Для всех вариантов:

- 1) Рассчитать и построить топологию резистора или резистора занимающего минимальную площадь. Для всех вариантов:
На рисунке топологии указать размеры в мкм и № всех слоёв в порядке изготовления в составе БИС.
Рассчитать максимально допустимый через резистор ток.

Рассчитать максимально допустимое рабочее напряжение для МДП и МДМ конденсаторов.

2) Параметры для расчёта топологии брать из таблицы для типовых конструктивных параметров, выданной на лекции по следующему порядку:

Варианты заданий № 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19: Усилительный транзистор с изоляцией р-п – переходом.

Варианты заданий № 3, 5, 8, 12, 14, 17, 21: Вентильный транзистор с изоляцией р-п – переходом.

Варианты заданий № 2, 6, 9, 11, 15, 18, 20: Вентильный транзистор с изоляцией окислом.

Для всех вариантов: 3) Топологию рассчитать для элемента на основе:

Вариант № Р – резистор

К - конденсатор

1Р - базового слоя.

2К – перехода коллектор-подложка.

3Р – тонкоплёночный.

4К – МДМ.

5Р – эмиттерного слоя.

6К – перехода база-коллектор.

7Р – эпитаксиального слоя.

8К – МДП.

9Р – диффузионный пинч-резистор.

10К - перехода эмиттер-база.

11Р – коллекторной области ионно-легированный.

12К – перехода коллектор-подложка.

13Р – эпитаксиальный пинч-резистор.

14К – перехода база-коллектор.

15Р – базовой области ионно-легированный.

16К – перехода база-коллектор.

17Р - базового слоя.

18К – МДП.

19Р – диффузионный пинч-резистор.

20К – МДМ.

21Р - базового слоя.

4) Для всех вариантов:

а) Жидкостное травление слоёв.

- б) Разрешение фотолитографии принять $\Delta = 1,6$ мкм.
- в) Параметры для расчёта брать из лекций, если задан диапазон, то брать среднее значение.
- г) Номинал резистора или конденсатора равен номеру варианта на зачете в кОм или пФ. Однако для эмиттерного слоя и пинч номинал соответственно брать $R/10$ и $R*10$.

5) Для всех вариантов: Начать выполнение контрольной работы, написав «задание № 5»: Проанализировать сочетание параметров выданного варианта задания и написать, что данное задание выполнить невозможно и кратко пояснить, почему и попросить дать другой вариант. Если задание выполнить возможно то написать об этом и приступить к его выполнению.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»
Кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники

Паспорт контрольной работы

по дисциплине «Основы проектирования электронной
компонентной базы», 8 семестр

1. Методика оценки

Контрольная работа проводится по теме «Проектирование топологии интегральных резисторов и конденсаторов» включает 10 заданий. Выполняется письменно по вариантам. Темы и структура заданий приведена в пункте 4.

2. Критерии оценки

Каждое задание контрольной работы оценивается в соответствии с приведенными ниже критериями.

Контрольная работа считается **невыполненной**, если отсутствует рисунок топологии элемента и проведен расчет с существенными ошибками. Оценка составляет 0-4 баллов.

Работа выполнена на **пороговом** уровне, если есть рисунок топологии элемента, но расчеты имеют ошибки. Оценка составляет 5 – 6,5 баллов.

Работа выполнена на **базовом** уровне, если рисунок топологии выполнен правильно, но при расчете топологических размеров имеются незначительные неточности. Оценка составляет 6,6-8,5 баллов.

Работа считается выполненной **на продвинутом** уровне, если рисунок топологии элемента и расчеты выполнены без ошибок. Оценка составляет 8,6-10 баллов.

3. Шкала оценки

Контрольная работа считается выполненной положительно, если сумма баллов по всем заданиям оставляет не менее 5 баллов (из 10 возможных). Правила аттестации приведены в рабочей программе дисциплины.

В общей оценке по дисциплине баллы за контрольную работу учитываются в соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины.

4. Типовые задания для контрольной работы

Для всех вариантов: 1) Рассчитать и построить топологию резистора или конденсатора занимающего минимальную площадь. На рисунке топологии указать размеры в мкм и № всех слоёв в порядке изготовления в составе БИС.

Рассчитать максимально допустимый через резистор ток.

Рассчитать максимально допустимое рабочее напряжение для МДП и МДМ конденсаторов.

2) Параметры для расчёта топологии брать из таблицы для типовых конструктивных параметров, выданной на лекции по следующему порядку:

Варианты № 1, 4, 7, 10, 13: Усилительный транзистор с изоляцией р-п – переходом.

Варианты № 3, 5, 8, 12, 14: Вентильный транзистор с изоляцией р-п – переходом.

Варианты № 2, 6, 9, 11, 15: Вентильный транзистор с изоляцией окислом.

Для всех вариантов: 3) Топологию рассчитать для элемента на основе:

Вариант №

1Р - базового слоя.

2К – перехода коллектор-подложка.

3Р – тонкоплёночный.

4К – МДМ.

5Р – эмиттерного слоя.

6К – перехода база-коллектор.

7Р – эпитаксиального слоя.

8К – МДП.

9Р – диффузионный пинч-резистор.

10К - перехода эмиттер-база.

11Р – коллекторной области ионно-легированный.

12К – перехода коллектор-подложка.

13Р – эпитаксиальный пинч-резистор.

14К – перехода база-коллектор.

15Р – базовой области ионно-легированный.

4) Для всех вариантов:

а) Жидкостное травление слоёв.

б) Разрешение фотолитографии принять $\Delta = 1,6$ мкм.

в) Параметры для расчёта брать из лекций, если задан диапазон, то брать среднее значение.

г) Номинал резистора или конденсатора равен номеру варианта в кОм или пФ. Однако для эмиттерного слоя и пинч номинал соответственно брать $R/10$ и $R*10$.

Паспорт курсовой работы

по дисциплине «Основы проектирования электронной
компонентной базы», 8 семестр

1. Методика оценки.

Задание к курсовой работе

Цель КР: Приобретение практических навыков решения инженерной задачи создания конкретного микроэлектронного изделия, а также закрепление, углубление и обобщение теоретических знаний, полученных на предыдущих этапах обучения в вузе.

Перечень заданий

- 1) Ввести электрическую схему ИС при помощи САПР “MicroCAP9”. Определить токи и напряжения во всех элементах ИС и результат анализа оформить в виде таблицы, а также привести <PrintScreen> результатов анализа.
- 2) Рассчитать топологию резисторов, конденсаторов, диодов и транзисторов исходя из минимально возможных размеров. Все расчёты привести в пояснительной записке. Принять $\Delta = 2$ мкм, $\Delta_1 = \pm 0,5$ мкм.
- 3) Провести корректировку топологии с учётом мощности рассеивания. Для транзисторов минимальный размер эмиттера определяется допустимой плотностью тока $j < 20$ мкА/мкм², либо линейной плотностью $j < 160$ мкА/мкм, приходящейся на единицу длины периметра эмиттера. Последний критерий используется при средних и больших токах, когда ширина эмиттера больше 3 мкм. Для алюминиевой шины не рекомендуется превышать плотность тока 0,5 мА/мкм². Для резисторов мощность рассеивания не должна превышать $10^3 \div 10^4$ мВт/мм².
- 4) Разработать топологию при помощи пакета “ПАРОМ”. Банк данных топологии транзисторов и диодов брать из учебника

Коледова Л.А. “Конструирование и технология микросхем”.

- 5) Необходимо сдать пояснительную записку в печатном виде и 3 файла (ПАРОМ, MicroCAP и WORD).

Структура курсовой работы

Содержание пояснительной записки (15 ÷ 20 стр.)

1. Текст задания.
2. Электрическая схема: распечатанная из MicroCAP и ксерокопия схемы из справочника “Микросхемы для линейных источников питания и их применение: справочник. - М., 1998”.
3. Краткое описание технологии изготовления в виде пронумерованного перечня операций с указанием толщины, глубины, величины R_s .
4. Расчёт топологии транзисторов, диодов, резисторов и конденсаторов (привести расчёт полностью).
5. Распечатать совмещённую топологию.
6. Распечатать из MicroCAP график стабилизации напряжения.
7. Выводы.

Этапы выполнения и защиты курсовой работы

Работа выполняется по свободному графику и должна быть сдана не позже 1 недели до зачетной недели. Преподаватель оценивает выполненную студентом курсовую работу и ставит оценку и баллы. При необходимости студент может прийти на защиту при возникновении вопросов по замечаниям преподавателя, которые преподаватель пишет на титульном листе пояснительной записки.

Оцениваемые позиции

Курсовая работа оценивается по 11 критериям, которые доводятся до студентов только после выполнения работы при защите. Критерии формируются для всех студентов одинаковые после изучения более 50% выполненных и сданных на проверку курсовых работ. Примеры критериев:

- получена хорошая стабилизация напряжения;
- разработанная топология микросхемы соответствует конструктивно топологическим нормам;
- имеются таблицы с результатами моделирования электрической схемы, и они не содержат ошибок;

- выполнено уплотнение топологии при размещении компонентов интегральной схемы и т.д.

2. Критерии оценки.

- работа считается **не выполненной**, если топология спроектирована менее чем на 50% правильно, оценка составляет менее 50 баллов.
- работа считается выполненной **на пороговом** уровне, если топология выполнена правильно более чем на 80%, оценка составляет 51-72 баллов.
- работа считается выполненной **на базовом** уровне, если топология выполнена на 100% правильно, но есть ошибки по некоторым критериям оценки, оценка составляет 73-86 баллов.
- работа считается выполненной **на продвинутом** уровне, если топология выполнена на 100% правильно и нет ошибок, оценка составляет 87-100 баллов.

3. Шкала оценки.

Курсовая работа считается выполненной положительно, если сумма баллов по всем заданиям оставляет не менее 50 баллов (из 100 возможных). Правила аттестации приведены в рабочей программе дисциплины.

В общей оценке по дисциплине баллы за работы учитываются в соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины.

4. Примерный перечень тем курсовой работы

Разработка топологии микросхемы μA 79xx
Разработка топологии микросхемы μA 78xx
Разработка топологии микросхемы 142 EH $\frac{1}{2}$
Разработка топологии микросхемы MC79Lxx
Разработка топологии микросхемы KP142 EH $\frac{1}{2}$
Разработка топологии микросхемы μA 723
Разработка топологии микросхемы LM 317
Разработка топологии микросхемы μA 78L00
Разработка топологии микросхемы LM 196
Разработка топологии микросхемы LM 196
Разработка топологии микросхемы LM 2931

5. Перечень вопросов к защите курсовой работы

Защита в форме собеседования по вопросам пояснительной записки. Специального перечня вопросов заранее не выдается. Вопросы задает студент на защите, если ему не понятны какие-то замечания и ошибки, которые содержатся в его курсовой работе.